



2021 CMP WEBINAR

(公社)精密工学会 プラナリゼーションCMP 委員会

日時

2021年8月27日(金)9:30-16:30

2021年8月28日(土)8:45-15:45

方式

Zoom を使った LIVE 配信セミナー

対象者・募集人数

対象者： CMP に携わる研究者、技術者からマーケティング、営業にいたるビジネスパーソン
及び CMP 技術全般の動向を理解されたい方

募集人数： 50 名

概要

本セミナーは、半導体製造前工程における CMP 技術を CMP の原理、プロセス、装置、材料、洗浄・クリーン化技術そして、産業動向の 6 つの観点より基礎から応用まで幅広く説明します。初心者はもちろん CMP 技術を理解する入門講座としておすすめのセミナーです。

講師

九州大学大学院教授 黒河 周平

昭和電工マテリアルズ株式会社 近藤 誠一

ニッタ・デュポン株式会社 森岡 善隆

株式会社 荏原製作所 和田 雄高

株式会社 フジミンコーポレーテッド 森永 均

グローバルネット株式会社 武野 泰彦

効果・到達目標

座学のみならず、ブレイクアウトセッションによるグループ討議を通じて講師・受講者間の双方向の能動的な学習を行うことにより、CMP 技術と産業動向全般の理解を深める。

スケジュール

8月27日(金)1日目

オープニング: 9:30-9:45

講義1 CMP 原理: 9:45-11:45

昼食休憩 11:45-12:45

講義2 CMP プロセス: 12:45-14:45

講義3 CMP 装置: 15:00-16:15

クロージング: 16:15-16:30

8月28日(土)2日目

オープニング: 8:45-9:00

講義 4 CMP 材料: 9:00-10:15

講義 5 CMP と洗浄・クリーン化: 10:30-12:30

昼食休憩: 12:30-13:30

講義 6 半導体ビジネスと CMP 産業: 13:30-15:30

クロージング: 15:30-15:45

受講料

10,000 円(一般参加)

5,000 円(学生)

- a. お申し込み者数が定員に達している場合には抽選を行います。抽選に外れた等の理由により、お申し込みいただけない場合があります。
- b. やむを得ずキャンセルの場合は、原則開催日の前営業日の午後 3 時までにご連絡をください。
- c. 開催日当日のキャンセルの場合は、受講料を全額ご請求いたします。
- d. 代理参加は受付いたします。

受講について

- ・配布資料

開催前日までに PDF にてお送りいたします。

無断転載、二次利用や講義の録音、録画などの行為を固く禁じます。

- ・Zoom を使った WEB 配信セミナー受講の手順

Zoom を使用されたことがない方は、[こちら](#)からミーティング用 Zoom クライアントをダウンロードしてください。ダウンロードできない方はブラウザ版でも受講可能です。セミナー前日までに必ず動作確認をお願いします。

開催日直前に WEB セミナーへの招待メールをお送りいたします。当日のセミナー開始 10 分前までに招待メールに記載されている視聴用 URL より WEB 配信セミナーにご参加ください。

お申込み

ホームページからのオンライン参加登録をご利用ください。

<https://www.planarization-cmp.org/registration>

連絡先

「プランナリゼーション CMP 委員会」事務局(三上)

TEL; 03-5117-2225/FAX; 03-5117-2223

Email:mikami@global-net.co.jp